

四公表特許公報(A)

平4-500582

個公表 平成4年(1992)1月30日

@Int. Cl. 3

識別配号

庁内整理番号

審 査 請 求 未請求

部門(区分) 7 (1)

H 05 B 33/14 C 08 G 61/02 C 09 K 11/06

8815-3K 8215-4 J 7043-4H **

予備審査請求 未請求

(全 11 頁)

会発明の名称

エレクトロルミネセント案子

頤 平2-506028 2011

8920出

顧 平2(1990)4月18日

❷翻訳文提出日 平2(1990)12月20日

國国際出順 PCT/GB90/00584

1-

匈国際公開番号 WO90/13148

囫国際公開日 平2(1990)11月1日

優先権主張

@1989年4月20日@イギリス(GB)@8909011.2

②発明 者

フレンド リチヤード ヘンリ

イギリス国、ケンブリッジ シーピー3 0エイチアール シヤー

ロック ロード 6

の出 願 人

ケンプリッジ リサーチ アン ド イノベーション リミテツ イギリス国、ケンブリッジ シーピー1 2ジエーピー ステーシ

ョン ロード 13

20代 理 人

弁理士 千葉 剛宏 外2名

旬指定 国

AT(広域特許), AU, BE(広域特許), BR, CA, CH(広域特許), DE(広域特許), DK(広域特許), ES (広域特許), FI, FR(広域特許), GB(広域特許), IT(広域特許), JP, KR, LU(広域特許), NL(広 域特許), SE(広域特許), US

最終質に続く

請求の範囲

- 1. 少なくとも一つの共役ポリマーからなる時い均一なポリマー フィルムの形状を有する単導体層を有したエレクトロルミネセ ント最子であって、前記半導体層の第1の表面に扱する第1の 接触層と、前記半導体層の第2の表面に接する第2の接触層と を含み、半級体層のポリマーフイルムは十分に低い緯度の外部 チャージキャリヤを有し、終半導体層の第1と第2の接触層の 間に延昇をかけたときに前記第1の接触層に対して第2の接触 層を正にすべくチャージキャリヤが前記半導体層の中に往入さ 一品が言いれ、前記半部体層から放射が振われることを特徴とするエレク。
 - *2. 請求項1記載のエレクトロルミネモンド業子において、共役 ポリマーが以下の式1に示すポリ(pーフェニレンピニレン) [PPV] からなり、

前記フェニレンリングがアルキル(好ましくはメテル)、アルー コキシ (好ましくはメソキシオアメソキシ) 、ハロゲン(好ま しくはクロリン、若しくはブロミン)あるいはニトロから夫々

独立して選択された1、若しくは2以上の政校基を有すること を特徴とするエレクトロルミネセント第子。

- 3、請求項1または2記載のエレクトロルミネセント素子におい て、前記称く且つ均一なポリマーフイルムは17nmから5μ mの実質的に均一な厚さを有することを特徴とするエレクトロ
- 4.請求項1乃至3のいずれかに記載のエレクトロルミネセント 業子において、共役ポリマーが1eVから3.5eVの範囲内 で半導体のパンドギャップを有することを特徴とするエレクト

- 5. 請求項1乃至4のいずれかに記載のエレクトロルミネセント 域において共役ポリマーの割合はフイルムに存在する共役ポリ マーにあってキャリヤモ変位させるために十分なパーコレーシ ョンスレッシュホールドを有するものであることを特徴とする エレクトロルミネセント素子。
 - 6、請求項1乃至5のいずれかに記載のエレクトロルミネセント 業子において、第1のキャリヤの住入接触層は韓い酸化層を形 成したアルミニウムからなる一つの母い表面層を有し、半導体 層の第1の表面が前記酸化層と接触していることを特徴とする エレクトロルミネセント案子。
 - 7. 請求項1乃至6のいずれかに記載のエレクトロルミネセント 素子において、第1の接触層はアルミニウム、若しくはマグネ シウムと似の合金からなるグループから選択されることを特徴

とするエレクトロルミネセント集子。

- 8、請求項6記載のエレクトロルミネセント集子において、第2 のキャリヤ注入接触層はアルミニウムと金型からなるグループ から選択されることを特徴とするエレクトロルミネセント電子。
- 9. 請求項1乃至8のいずれかに記載のエレクトロルミネセント 業子において、第1と第2のキャリヤ柱入接触層は少なくとも 半近過体であることを特質とするエレクトロルミネセント素子。
- 10、請求項で記載のエレクトロルミネセント素子において、第 2の接触層はインジウムの酸化物であり、若しくはインジウム と編の酸化物であることを特徴とするエレクトロルミネセント 素子。
- 11. 請求項1乃至5のいずれかに記載のエレクトロルミネセント素子において、第1の接触層はアマルファスシリコンからなり、第2の接触層はアルミニウム、金およびインジウムの酸化物から構成されるグループから選択されることを特徴とするエレクトロルミネセント素子。
- 12. 請求項1万至11のいずれかに記載のエレクトロルミネセント素子において、少なくとも第1と第2のキャリヤ注入接触 層の一つは支持基板に接触していることを特徴とするエレクトロルミネセント素子。
- 13. 請求項3記載のエレクトロルミネセント案子において、文 持基板は石英ガラスからなることを特徴とするエレクトロルミ ネセント案子。
- 1 4、請求項1乃至13のいずれかに記載のエレクトロルミネセ

- ント乗子において、前記エレクトロルミネセント業子によって アレイを形成し、前記第1と第2のキャリナ社入提触器が順記 アレイに選択的にアドレスすることを許容すべく配列されてい ることを特徴とするエレクトロルミネセント業子。
- 16. 請求項15記録の製造方法において、先ず、支持基板上に 第1のキャリヤ注入機械層を設けることによって複合基板を形成し、次いで、碌い均一なポリマーフイルムとして削駆体のポ リマーを前記第1のキャリヤ注入接触層に設け、次いで、ポリ マーフイルムにあって共役ポリマーを形成すべく高い温度で前 記複合基板と前駆体のポリマーとを加熱し、最後にポリマーフ

イルム上に第2のキャリヤ社入後触層を設けることを特徴とするエレクトロルミネセントホチの製造方法。

- 17、 請求項15または16記載の製造方法において、前駆体を 構成するポリマーは可容体且つ違いポリマーフイルムとしてス ピンコーティングにより前記基板上に設けられることを特徴と するエレクトロルミネセント素子の製造方法。
- 18、 精求項15万至17のいずれかに記載の製造方法において、 前記前駆体のポリマーはポリ(pーフェニレンピニレン) [PPV] のための前駆体ポリマーであることを特徴とするエ レクトロルミネセント妻子の製造方法。
- 19. 請求項15万至18のいずれかに記載の製造方法において、 前記録く均一なポリマーフイルムは17mmから5μmの範囲 において均一な厚さを有することを特徴とするエレクトロルミ ネセント素子の製造方法。
- 2 0、請求項15万至19のいずれかに記載の製造方法において、 第1のキャリヤ注入接触層はアルミニウムの様い層からなり、 一つの表面が輝い酸化層を形成し、前配第1のキャリヤ注入接 触層の舞い酸化層が半導体層の第1の表面と接触するよう設け られることを特徴とするエレクトロルミネセント素子の製造方 法。
- 2 1. 請求項15乃至20のいずれかに記載の製造方法において、 前記第2キ+リヤ柱入接触層はアルミニウムと金からなるグル ープから選択されることを特徴とするエレクトロルミネセント 乗子の製造方法。

- 22、請求項15乃至19のいずれかに記載の製造方法において、 第1の接触層はアルミニウムとマグネンウム/観の合金からな るグループから選択され、且つ第2の接触層はインジウム酸化 物であることを特徴とするエレクトロルミネセント業子の製造 方法。
- 23、 請求項15万至19のいずれかに記載の製造方法において、 前記第1の接触層はアモルファスシリコンからなり、第2の接 触層はアルミニウム、金、インジウム酸化物からなるグループ から選択されることを特徴とするエレクトロルミネセント衆子 の製造方法。
- 2.4. 請求項15万至24のいずれかに記録の製造方法において、 割記第1と第2のキャリヤ社入接触層は藤着法によって設けられることを特徴とするエレクトロルミネセント第子の製造方法。
- 25、請求項15万至24のいずれかに記載の製造方法において、 制記支持基板が石英かラスであることを特徴とするエレクトロルミネセント素子の製造方法。
- 2.6. 実質的に添付の図面に開示され且つこれらの図面を参照して 生に説明されている装置。
- 2.7. 実質的に参付の図面に開示され且つこれらの図面を参照して 在に説明されている方法。

発明の名称

エレクトロルミネセント番子

発明の説明

技術分野

本発明は、エレクトロルミネセント素子 (EL) に関し、一層 辞細には、発光素子層が半導体であるエレクトロルミネセント素 子 (EL) に関する。

発明の背景

エレクトロルミネセント 銀子 (EL) は、電界の影響により発光するよう構成されている。このような半導体における物理的過程に対する一般的な作用は、半導体の相対する電極から放出される電子 - 正孔対の放射結合を避して行われる。その一例を挙げると、発光ダイオードはガリウムとリン、あるいは、同様な世族の元素と V 族の元衆の組み合わせからなる半導体を基礎として構成されている。

これらの条子は、効果的且つ広範囲に利用されているものの、 その大きさが非常に敬小であるために大きな領域を有する画而に 使用するに際しては、困解を伴うばかりか不経済でもある。

大きな領域を有する画面への使用が可能な代替品の材料は遊極 類か知られているが、そのなかでも無機材料により得成される半 選体の一つである2nS(硫化亜鉛)が好適である。この根拠となる基本原理は不明確であり信頼性に輝く、実用に際しては考えなくてはならない問題が存在する。前記2nS(硫化亜鉛)に係るメカニズムは、強電界下において、放射放出(radiation emission)により半導体の励起状態が局部的に低下されることを原因として引き起こされ、半導体を通過するある極の電子(キャリアー)に加速度が付与されるとの仮説がある。

有機材料の一つとしては、アントラセン(anthracenc)、ペリレン(perylene)、そしてコロネン(coronene)のような芳香族分子単体(simple aromatic molecules)がエレクトロルミネセント衆子(EL)の材料として用いられていることが知られている。

これらの材料の実用上の問題点としては、スnS(硫化亚鉛) と同様にそれらの基本原理が不明瞭で信頼性を欠くばかりか、有 機層と電流注入電極層(current-injection electrode layers)との接着性に問題がある。

有機材料に係る理想的技術は、最終的に積層された敬層体(resultant layer)の硬度が低く再結晶傾向が強いこと、および高温の発熱状態における上部接触層(topcontact layer)の接着を遂行できないことにより機能の低下を窓起している。

芳香族分子に好適に投着しているラングミュアーブロジェット 酸は、駅の品質の劣性、能動物質の活性度、さらには、構成物の コストの高酸により、その使用に不都合を招いている。

アントラセン (anthracene) を利用したエレクトロルミネセント菓子は、米田特許3.621.321号に開示されている。この妻子は、多量の出力を前貸し、且つその出力前投資に比して発光が少ないという不体合を有している。

射記明示の衆子の改善を試みるべく、米国特許 4 . 6 7 2 . 2 6 5 号には、発光層を二層からなる構造としたエレクトロルミネセント菓子(E L)の発明が記載されている。

しかしながら、前記二層構造に用いられる物質は、前途の不都 合な有機材料である。

発明の開示

ika sikababali kuriki kuriki in 1900-tah peringapan 1964 tekningan bibbahasa 1900. Birangan dari bebebebah ini

本発明は、前記の不都合を来然に回避するが、若しては少なく。 とも前記不都合を低減化することを可能とするエレクトロルミネ セント無子 (EL) を提供することを目的とする。

> 本発明は、少なくともポリマーポリマーが活用された高密度で 薄厚からなるポリマーポリマー層から構成される半導体層を含む エレクトロルミネセント業子を提供するものであり、第1番触層 (first contact layer)は、第1の半導体層 層の表面と接し、第2毎触層(second contact layer)は、第2の半導体層表面と接するポリマーポリマー である。半導体層のポリマー般は第1接触層(first contact layer)および第2接触層(second contact layer)から相対的に延荷移動体(charge carriers)が半導体層に注入され、半導体層を発光

させることを阻止すべく、第1接触層(first contact layer)と第2接触層(second contactlayer)に挟まれた半導体層に電場が加わる外部の電荷移動体(charge carriers)は十分に低い器度(存電)に設定されている。

本発明は、当該発明者によりなされた好適な投触層から似何移動体(charge carriers)がエレクトロルミネセント条子に注入されることより発光することを応用したポリマーポリマーからなる半線体に発明の基礎をおいている。

ペリとセリ (Perとse) を含む高分子重合体を括用したボリマー半導体が知られている。例えば、それらは、光学変調器 (でptical moduliate tor) に用いられ、欧州特許 出版0294061号で検討されている。この場合には、第1の電低と第2の電極の間に位置する変調器の構成物の能動層(active layer)にボリアセチレンが用いられている。光学変調効果を発生させる能動層(active layer)に 回電領域を形成しないために、一つの電極と能動圏(active layer) との間に絶縁層(inslating layer)が必要である。そのような構造は、電子の空孔(charge space)の存在が発光に寄与する電子一正孔対(elector-hole pairs)の構成を妨げるため、エレクトロルミネセント業子には不向きである。いずれにせよ、欧州特出駅0294061号のエレクトロルミネセント素子では、光学変調効果がそれによって破壊されないことに関しては、全く

聞ましくない。

本発明に係る量子においてで、我投ポリマー(Coniusaled Polymer)は好感なポリマー(PPV)(pーフェニレンピニレン)であり、第1の電荷住入投触層(first charge injection contact layer)は、一個の表面が疎い酸化物層が形成されたアルミニタムの辞暦からなり、前記酸化原型と接続している半導体層の第1の表面と第2の電荷住入接触層(second charge injection contact layer)である。

その他の具体例では、共役ポリマーはPPVであり、第1層(first contact layer)がアルミニウム、若しくは亜鉛と銀の合金で、第2層(second contact layer)は、インジウム酸化物である。

さらに別異の具体例では、共役ポリマーはPPVであり、接触層の一つは非晶系硅素からなり、別異のもう一つの接触層は、アルミニウム、金、亜鉛ー與合金、インジウム酸化物なる群のうちから選択される。

これらの具体例は、PPVが適用される第1接触層あるいは第 2接触層のうちのいずれかが基合に積層され、そして、その上に 前記積度されなかった接触層が積層される。

好選には、ポリマー膜は、低ね10ナノメータ (nm) から5マイクロメータ (μm) の短囲の均一な厚さを有し、共役ポリマーは1ェレクトロンボルト (eV) から3.5ェレクトロンボルト (eV) の範囲で半導体パンドギャップを有する。その上、エ

conductor)のような正孔往入部材(hole—ingecting material)から構成され、ポリマ 一平 事体層と接合し、外部とのエネルキー差の存在を応用して負電荷を生じる時、ポリマー半導体層に一般に正孔と呼ばれる正の整荷が注入される。

所望のエレクトロルミネセント素子を作るためには、ポリマー 放の中心部における再結合による無発光の希勤は、エレクトロル ミネセント (電界発光) を妨げるために、体験しなければならな い。

所謂、『中密集七た』ボリマー膜とは、実質的に空間が排除され たポリマー膜を意味する。

少なくとも一つの接触層は、電子住入材(electricーinjecting material)に加えて、さらに、金 風層、あるいは、電子の割当てと、正孔のエレクトロルミネセン ト書子(EL)への往入に役立ち、接触層の電子往入材(electricーinjecting material)により起 こる発光の表えを確実にする有機材料を含むことが可能である。

共役ポリマーの祭(the film of conjusated polymer)は、好適には、一種類の共役ポリマーあるいは、幾種類かの共役ポリマーを含むポリマー共ポリマーから構成される。またあるいは、非役ポリマー(conjusated polymer)からなる既は、共役ポリマー、別の適当なポリマーを含むポリマーポリマーの混合物から構成されることも可能である。

レクトロルミネセントのポリマー膜の非役ポリマーの大きさは、 本発明に係る膜内の共役ポリスト軍再の浸透核助が十分 なされる。 カルバ ものである。

共役ポリマーとは、ポリマーの主骨格に沿って非極在 π 電子対 が存在し、非極在化した π 電子対が半導体の影響情域下からポリ マーへ付与されるポリマーを意味し、そして、それは、ポリマー の骨格に沿って高い移動像を正と負の電子担体に付与することを 補助する能力を付与する。

そのようなポリマーは、例えば、R. H. フレンドにより、Journal of Molecular Electronies 4 (1988) January - March. No. 1. の37ページから46ページで検討されている。

本発明の基礎となるメカニズムは、以下のとおりである。すなわち、正の接触層は、ボリマー限に正の電子担体を往入し、角の接触層は、ボリマー膜に負の電子担体を往入し、向記電子担体は、発光する電子列と結合する。目的を達成するために、正の接触層は高い仕事機能を有することにより構成される。そって、負の接触層は、例えば、金属あるいはドーブ半導体(a doped semiconductor)のような電子注入材(electric—injecting material)から構成され、ボリマー半導体層と接続し、外部とのエネルギー差の存在を応用して負電荷を生じる時、電子のボリマー半導体(a doped semi

さらに好遊なポリマー膜の特徴は以下の通りである。

- (i) 酸素、湿度、紫外線への暴露、温度の上昇に対して化学的 に安定であるポリマー。
- (ii) 下地層との間の良好な姿容性、温度上昇あるいは圧力圧迫 を原因とする複数の発生に対する阻止能力、縮み、膨張、再結晶 あるいは他の形状の変質への低抗性を有するポリマー膜。
- (前) 緻密な結晶性と高限点により、イオンおよび原子の移動の 進行を阻止する(跳ね返す)ポリマー膜。

次に、本発明に係る具体例の一例を、図画を参照しながら記述した。

共役ポリマー版は、好適には、下記構造式の [PPV] (pーフェニレンビニレン)であり、下記構造式において、フェニレンリングは、一あるいはそれ以上数の競技器が各々無関係にアルキル語(好適にはメテル語)、アルコキン語(好適にはメトキン語若しくはエトキン語)、ハロゲン(好適には塩粉若しくは臭鼎)のなかから選択され数後される。

【PPV】 (pーフェニレンピニレン)を出発物質とするその他の非役ポリマーもまた、本発明に係るエレクトロルミネセント素子 (EL) のポリマー膜に適当に使用されている。

これらの多馬系構造体もまた前記フェニレンリングと同様に一

(ii) フェニレンリングに化わる複類環式構造体としてフラン原 のような構造式を下記に示す。

前記樹造物と同様にフェニレンリングに代えて記載されたタイ プのフラン規格造体も一あるいはそれ以上の数の似後をすること ができる。

(虱) 各々のフェニレンリング(若しくはi あるいはii の柳造式 に与えられた他の多珥系術造物)に結合したビニレン部分を増や すことのできる構造式は以下のとおりである。

(i) 構造式 I のフェニレンリングに代わる多項系構造体、例え ば、フェニレンリングに代えてアントラセンあるいはナフタリン を有する多距系構造体を有する構造を下記に示す。

egy persone activity

前記構造式において、yは2、3、4、5、6、7、を示す。 さらにまた、多環系は前記以外さまざまに代えることができる。 これらのさまざまなPPV誘導体は、全てのスペクトルを航実 に網羅する異なった改長を放射するエレクトロルミネセントの構 造が得られるので、異なった様々な半導体のエネルギー単位を有 することができる。

この共役ポリマー脱は、化学的方法、ポリマー前駆体の溶液の 熱処理、あるいは、格解処理によっても得ることができる。前記 方法のうち後者の場合においては、その後に行われる反応を停止

前記の各種のPPV誘導体膜は、適当なズルボニウム的駆体を 使用することにより類似の方法で所定の下層の上へ当接すること ができる。

一般に、好適には、スルホニウム塩煎壁体(Ⅱ)よりも有機格 媒の溶解皮が高いポリマー前駆体が用いられる。アルコキシ基 (通常メトキシ) あるいは、ビリジン基のような親水基を減らす こと、若しくは前駆はの分割した一つの溶液に転換することによ り有機熔媒の熔解度を高めることを達成できる。

フェニレンピニレンの膜は、第1図に示される合成計画に基い た方法により、所定の下層上に当接される。スルホニウム塩単量 体 (Ⅱ) は、水熔液、水エタノール混液、若しくはメタノール中 でポリマー前駆体 (皿) に合成される。そのようなポリマー前駆 体(皿)は、光学性樹脂処理のための半導体産業で用いられてい る一般的なスピンーコーティング技術により所定の下層上に当接 することができる。その結果生じたポリマー的駆体(皿)は、通 例200℃から350℃での加熱処理によりフェニレンビニル (1) に合成される。

単量体 (🛘) の化学合成、前駆体 (🔻) の重合、そしてPPV のための熱転換のために必要な詳細な条件数定は、例えば、 D. D. C. BradleyによるJ. Phys. D (Applie d Physisics) 20、1389 (1987) およびJ. d. Stenger Smith. R. W. LenzeG. We 飲されている。 The same of the same والتوازي والشراء موروا أدرجاني

フェニレンビニレン原は、10ノナメータから10マイクロメ ータの厚さが得られることが知られている。これらのPPV膜は、 ごくわずなピンホールがみられる。PPV族は、約2.5 eV(5 O O n m) の半線はエネルギーギャップを有する。削配エネルギ ーギャップは、強く、酸素の空間温度に多少影響するとともに 3 00℃を超過する外気温度で安定する。

所定の閾値を超過した活性材料は、余分な中間生成物の発生を 伴わない一行程の反応によりェリミネーション反応を容易に体適 させることを確保するポリマー前駆体のリーピンググループによ り、関値の超過を低正することができる。従って、例えば、直鎖 ジアルキルスルホニウムは、テトラハイドロチオフェニウムに変 抜されることができる。

それ以外の適当な共役ポリマーの膜を形成する材料は、フェニ

レンである。

この材料は、生化学的に合成される誘導体である5、6ージハイドロキシシクロへキサー1、3ージェンを出発物質として合成される。これらの誘導体は、ポリマー前駆体中の有機熔媒中に溶解された触媒(反応開始剤)により型合が行われる。このフェニレン前駆体は、Ballard et al、J. Chem. Comm. 954 (1983)により詳細に記載されている。

ポリマー前駆体格核は、所定の解い下層上に違い頭としてスピンコートされ、そしてその後面例140℃から240℃の範囲の加熱処理されて共役ポリマー(フェニレン)に転換される。

ビニル若しくはジエン単量体の共重合もまたフェニレン共ポリ マーを得ることができる。

それ以外の短短の共役ポリマーの展に必要とされ使用できる材料は、取り扱いにくい官能基を変化した主頼に結合すること、少なくとも一つ以上の構成要素が活性でない共重合の構造中に共役ポリマーを含むことにより、熔被による加工あるいは溶解による加工のいずれかによる共役ポリマーである。例えば、以下のようなものが含まれる。

- (a) 4、4、-ジフェニレンジフェニルピニレン [PDPV] は、両方のピニレンの炭素がフェニレンリングにより置換されている。それは、輝い膜を形成できるように普通の有機熔煤に解ける。
- (b) 1、4ージフェニレングフェニルピニレンと1、4ーフェ

ニレンー 1 ーフェニルビニレンポリマーと P P V と類似物質であり、それぞれ一つあるいは両方のビニレンの炭素がフェニル基と 歴後されている。それらは各々有機熔線に解け遅い膜として被覆 される。

- (c) 有機熔媒中に熔解可能であり、長い主線を有するアルキルである (アルキルはオクテルと等しいかそれ以上に長い) 3-アルキルチオフェン (アルキルは、プロビル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘブチル、オクチル、デチル、ウンデチル、ドデチルのいずれか一つ) 容融加工可能である。
- (d) 3ーTルキルピロールは3ーTルキルチオフェンと類似で あることが予想される。
- (e) ブチルよりも大きなアルキルを有する2、5+ジアルコキ シーp-フェニレッピニレン俗解加工可能である。
- ({) フェニルアセチレンは主鎮中の水素原子がフェニル基に置 換されたポリアセチレンの誘導はである。この置換は、材料の熔 解による。

必要とされ使用可能なポリマーとそれによって所定の下層上 (電子社入接触層)に必要とされるポリマーからなる顔い均一な 反が容易に得られるように、他のポリマーを含む共役ポリマーが 混合された混合ポリマーが使用される。

共役ポリマーの限を形成するのに、そのような共ポリマーまたはポリマー混合物を用いる時、前記共役ポリマーの限を二つ以上併せたエレクトロルミネセントの活性部位は、共ポリマーあるいは、ポリマー混合物のパーコレイション開始物質と同じがそれ以

上に大きい多量の共役ポリマー部位を含まなければならない。

半写体エレクトロルミネセント層は、異なったパンドギャョブあるいは多くの極疑の電荷のパンドギャップのポリマー層からなる合成層から形成されている。前記層は、例えば、電荷往入層により、高い濃度の往入電荷が特定の部分のエレクトロルミネセント妻子(EL)を除いて達成される層などである。合成層は、連続して予め配設さりたポリマーにより組み合わせられ形成される。そのあとの層が同様に以前に配置した層を分解しないために、この場合には、スピン若しくはドローコーティングにより共役ポリマーが転換する過程で膜が溶解しないようにされた共役ポリマーを前駆体として予め配置される。

図面の簡単な説明

本発明をよりよく理解するために、また如何して実施すること ができるかを表すために下記の参照図面とともに実施例を示す。

第1回は、下層の共役ポリマーの合成経路の概略を示す、

第2図並びに第3図は、本発明に係るエレクトロルミネセント 妻子の極略図、

第4回は、第2回並びに第3回に記載されたエレクトロルミネセント素子の出力を示すグラフ、

第5図並びに第6図は、各々他の本発明に係る実施例の一般的なVSライト放射の旋入量、電圧の強度とをを示すグラフ、

第7回並びに第8回はその他の発明に係るエレクトロルミネセント素子の出力を示すグラフである。

[实施例]

「941」

第2図および第3図を参照しながらエレクトロルミネセント素子 (EL) の構造を以下に説明する。

例えば、シリコンあるいは、ホウケイ酸塩のガラスからなる的 1 mmの下層 1 表面の上方に、第 1 の電子注入接触層 2 が形成される。電子注入接触層 2 は、約 2 0 n mの厚さの層を作るための仕切り環職によりアルミニウムを熱浸透させて形成される。前記仕切り環職は、輪郭を設定するためのパターンが用いられている。前記パターンは、縦の長さが 12 mmのパターンが用いられている。前記パターンは、縦の長さが 12 mmの 2 mmの 10 数条件を存在するに 2 mmの 10 数条件を 3 を形成するために空気にさらされる。このようにして電子注入接触層は 2 が成するために空気にさらされる。このようにして電子注入接触層は 2 が成するために空気にさらされる。このようにして電子注入接触層は 2 があるために空気にさらされる。このようにして電子注入接触層は 2 があるために空気にさらされる。このようにして電子注入接触層は 2 がある

メタノールで格解された 2 5 m 1 のメタノールに 1 g のポリマーが格解された P P V の前駆体の格液は、前記の結合した結合下層上にスピンコーティングされる。これは、結合下層および繊維状下層の表面の全体に、軸の回転速度が 5 0 0 0 r . p . m . 以上でポリマーの強布がなされる。その結果なされる下層およびポリマー層は、パキュームオーブンで 3 0 0 での温度に加熱される。この加熱温度は、ポリマー前駆体をP P V に変換させ、 P P V 膜4を 1 0 0 から 3 0 0 n mの厚さにする。 膜抵抗を発生させるための必要最低限の膜の厚さは 2 0 n m程度である。 従って、 2 0 n m から 1 μ m の範囲の厚さを用いる。

第2の電荷注入接触器 5 は、PPV膜の上に金あるいはアルミ ○《中国》中,1995年中, の表面上において輪郭を設定するための級の長さが15mmで2 mmの間隙を有して平行に並ぶ幅 2 mmの一連の細長い小片から なるパターンが再び用いられている。第2の電荷注入接触層の厚 さは、20から30mmの範囲である。このようにして正孔往入 **協触層は形成される。**

> 電荷注入接触層のうち少なくとも一つは、エレクトロルミネセ ント素子(EL)の垂直面から水平面への発光をなすために透明、 若しくは半透明であることが望ましい。このことは金、若しくは アルミニウムの層が30mm以下の厚さである時になされる。p p v 暦の厚さが約200ヵmの強力なエレクトロルミネセント素 子(EL)の初期電圧は、約40ポルトである。電圧は、無場に 2×10 Vcm ** 付与される。半透明の電極を通してなされ る電流密度2mA/cm²の発光は、通常の光学的条件では、肉 限では見られない。素子の出力は、周波数が100KHz以上の 時ごく弱い山力がなされる。この実圧のエレクトロルミネセント 集子 (EL) のレスポンスタイムは、非常に短く、そして10マ イクロセカンドより速い。エレクトロルミネセント業子(El) を使用する時、空気中では、特別な用心をすることなく作用し、 機能低下の兆候はなにも示さない。

集子から出力された光は、格子モノクロメータにより光分解さ れ、シリコン光電池のセルに捕獲され、室温20℃で計測された のち、低温下において、光学通路を有する低温保持製置で素子に 捕獲される。その結果を算4図に示す。エレクトロルミネセント 690 nmから500 nm (1.8 e Vから2.4 e V) の範囲で発 光する。

エレクトロルミネセント素子(EL)層と関係のある機能の働 きの少ない電子住入層は、(非結晶あるいは結晶性)のnドープ 硅紫、酸化膜を有するシリコン、純粋、若しくは企などの他の企 属を伴い合金を形成するアルカリ、若しくはアルカリ土類金属等 の金属が用いられている。また、"nタイプドープ" 共役ポリマ ーの部い層を、金属層とエレクトロルミネセント集子ポリマー層 からなる電荷注入接触層の間に入れることができる。

エレクトロルミネセント表子 (EL) 層と関係のある機能の励 きの多い正孔往入層は、インジウム/スズ酸化物、白金、ニッケ ル、パラジウム、黒鉛等の金属が用いられている。また、電気化 学的に重合されたポリピロール、ポリチオフェン等の"pタイプ ドープ。からなるの共役ポリマーの輝い膜を金属層と正孔注入扱 舷層からなるエレクトロルミネセントポリマー暦の間に入れるこ とができる。

前記材料は、以下のように当接することができる。すなわち、 白金のような融点が特に高い湿度金属を除いた殆どの金属は、蒸 朶により配設することができる。インジウム/猫の酸化物を含む 全ての合会は、D. Cあるいは、R. Fのいずれの場合にも使用 し配設することができる。

以下は、これらの材料を使った構造物の例である。

「Ø12」

この例は、一連の下層がラス層から構成される。

先ず最初に、透明なインジウム酸化物からなる所定の厚は、抵抗 異が5×10^{・*}Ωcmの透明なインジウム酸化物を形成し、イン ジウム様的には一般的に 0.1 n m/s e c で、一般に 2×10mbarの圧縮酸操を付加しながらイオンピームのスパッタリン グを含む工程により下層上に配置される。

一般に単位面積あたり約500の抵抗値の特定のシートには、 100 nmの厚さが付与される。そのような段では、可視部の光

PPV裏は、例上に記載の方法により、インジウム酸化膜層の 上に配設される。アルミニウム接触層は、50mmの厚さを有す るように慈磊により最後に形成される。この横蓋は、インジウム 接触層に正の接続をするように働き、アルミニウム接触層には、 負の接続をするように働く。発光光は、インジウム酸化層を通過 する.

この方法により、第5図並びに第6図に示すようにPPV層の 厚さ70mm、赤性部位の厚さ2mmに模成される。物理的強度 は第6回に示すよう素子の機能と光出力に関係する。

Γ*9*743 ι

この構造の制作は、例2の最上部金属接触層に近似して行われ る。ここで、負接触層として概能する最上部接触層は、Agおよ びMgの合命を蘇設させることで形成した。慈設は、Agおよび

Mgの粉末を、容器内で1:10のモル比で混合したものを加熱 して行われ、主として50nmの厚さの層が形成された。

Mgは、仕事関数が小さいので、負極の物質として用いるのが 望ましい。Agを加えて合金とするのは、ポリマー層に対する金 **周冠の固着を良くし、酸化を抑制するためである。この例におけ** る電流/電圧特性およびエレクトロルミネセント特性は、例2に 記載のものと略聞じである。

F 974 4 1

学的伝達保敷は、91%以上のスペクトルを有する。 素合金の層と、正極として概能するインジウム酸化物の層とで観った。 作される。グラス母材は、AlまたはCrを蒸散させて得られる 金属接触層が用いられる。アモルファス水素化ケイ紫の層は、以 下に詳細に示す高層波加熱(RF)スパッタリングによって形成

> RFスパッタリング装置は、2つの標的を有し、液体窒素によ ってゲッタが冷却され、8cmの距離にある煙的の母材に作用す る。チャンパは、5×10-4mbarの基底圧力に設定される。 マグネトロンの標的は、厚さ3mmのn型Siウェハ層に埋め込 まれる。煙的は、サンブルに対して1乃至2時間プレスパッタり ングを行うことで浄化される。このようにして用意された母材は、 厚さ3cmのCuおよびAIの基材温度が250万至300°С となるように加熱される。母材は、約6rpmで回転される。ス パッタリングのガスとしては、0. 007乃至0. 013mba

rの圧力で日,30%を含むΑrが用いられ、沈切の間、連続的にチャンパに供給される。RFのパワーとしては、2Ψの反射パワーを有する250Ψのパワーが使用される。沈研率は、厚さ1μmのフィルムに対して1、5時間沈研を行う場合に、主として12nm/minである。

生成されたアモルファスSiは、赤茶色を呈し、砂故抵抗半が $5\times10^\circ$ 乃至 $5\times10^\circ$ Ω c m で ある(これは、2 つの Λ 1 パ に 対して 蒸散し、 距離 0、2 5 m m、 5 6 5 m m の 2 つの 層間の 抵抗値を 測定することで 得られた)。

PPVの層は、例1に示したように、アモルファス水業化ケイ 素の厚に加えられた。 そして、これは、例2に示した手順でPP V層に直接形成したインジウム酸化物層として理解された。

上記の手順を用いて制作された面積14mm。、水素化ケイ素の暦の厚さ1μm、PPVの暦の厚さ40nm、インジウム酸化物の層の厚さ250nmの構造物の結果を第7図および第8図に示す。第7図は、順バイアス(インジウム酸化物層を正極とする)をかけた場合の条子の電液/電圧特性を示す。また、第8図は、電流に対する発光量の変化を示す。電荷の往入および発光は、約17Vより開始される。そして、この関値を越えた電流値の上昇は、例えば、第5図に示すように、水素化ケイ素の層がない場合に比較して極めて大きなものである。

この形状の構造物は、逆パイアス(水素化ケイ素接触層に対してインジウム酸化物層を負極とする)をかけた場合に、弱い電子 発光を示す。従って、期パイアスをかけることが望ましい。

平面より垂直に放射させるため透明または半透明とするべきであるが、それは赤子の平面内からの放射が要求される場合以外には 必ずしも必要なものではない。

製造される電子発光素子のサイズの上限は、スピンコーティングされる母材のサイズによって決定される。例えば、この方法によって、 直径 15 cmのシリコンウエファのコーティングが行われる。 さらに、広範囲のコーティングを行うためには、ドローコーティングの技術が用いられる。この方法は、平方メータの範囲を有する結合ポリマーからなる電子発光素子の製造に適したものである。

PPVを含む結合ポリマーのいくつかは、少なくとも、非常に高い温度で孫散させる金属層の沈積、または、活性電気光学域に限定されるフェトリングラフィの工程で得られるアモルファスンリコン層の沈頼のような前工程に対して耐性を有する。PPVの場合、母材にブリカーサポリマーを用いる方法では、スピンコーティングまたはドローコーティングのいずれかによるのが適当であるが、結合ポリマーと電子発光素子のタイプによって、スピンコーティング、ドローコーティングおよび溶融工程が母材上に結合ポリマーを沈頼するのに要求された。

Control of The Control

電子発光業子は、電子発光効果を用いる個々の用途に適用される。従来より、半導体LEDに用いられる。また、被晶にも用いられる。電子発光楽子は数多くの特性を有しており、他の被晶にも経済に適用される。

電子発光素子は、核晶表示器に対して光放出を行い、これによ

ſ*9*45.j

例4に示す構造物の最上屋であるインジが上岐化物層は、半透りである。 明のAuまたはAlと図を換えられる。構造物の最上層は、厚き 約20nmからなる電子発光を示す層として成形される。これら の素子は、上述した各例と同様の特性を示す。

例4の製造方法は、例2および例3に示した接触層にも適用することができる。

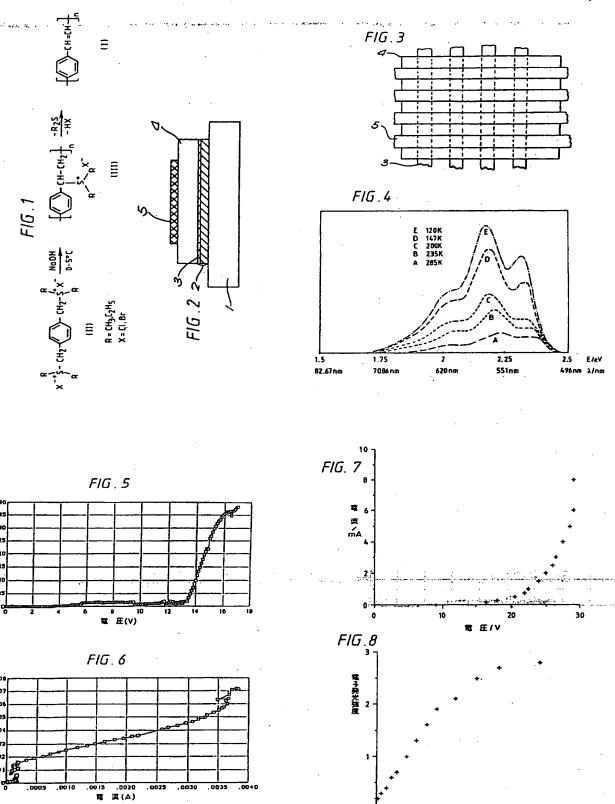
シリコン/水素層およびインジウム酸化物度を形成する方法に「perse」として知られる方法がある。シリコンの場合、これは、シランのグロー放電と蒸散を含む。インジウム酸化物層の場合、他の可能性として、移頭インジウム酸化物を用いることが考えられる。これは、ここで用いているインジウム酸化物に電気的特性が非常に近似している。制作方法は、蒸散、RFおよび直波スパッタリングを含む。

電存注入接触層の厚さの選択は、用いられる沈積技術と、接触 層における所観の光学的透明度によって決定される。電存注入の 容易性は、電存注入接触層を合成層として構成することで増進さ れる。この合成層は、正孔および電子を失々注入することで酸化 還元結合したポリマーの超膜層を用いるとよい。これらの特別な 置合層は、活性状態の電子発光ポリマーと同様と思われる。この ような物質をドープする方法は、この分野においては良く知られ ており、「伝導ポリマーハンドブック」(ティ、ジェイ、スコッティム(T. J. Skotheim))に良く客かれている。

用途によっては、少なくとも1つの電荷往入扱触層は、兼子の

産業上の利用分野

最後に、光学繊維あるいは、森原の凹凸を有するエレクトロルミネセント条子(EL)を能率的に光学結合させて光情報を活用すべく、所定の下層上に直接組み合わせることにより光通信に活用される事が予想される。類似の記事として日本のインハラサトンにより1989年7月の「Optical Information Processing"の8ページから14ページの記録がある。



国 祭 詞 宝 報 告

المتحافظ المتحافظ من وسائروا المناه المادانات والمناهنة المتحاطية والمحاطية والمحاوية والمتويل	THUM ST BCT-YCH-STO VOO 3 B 4
ALLEGATION OF SUBJECT PATTER OF SOLUTION STATES AND ADDRESS AND AD	40-1010 041 -
Asserted to the second of the Constitution (PC) of the part Second Secon	• • •
#PC ⁵ , H O1 L 33/00, H O5 B 33/14, C O9 K	11/06
19C2 H 01 F 33/00' H 02 E 33/14' C 41 V	
DOLDE GEARENSD	
. MALDO EFACETO	
Completion System System System	
	- 1
IPCS H 01 L, G 09 F, H 05 B, C 09	•

Description Description Conference are instituted at the	
to Jun Course Staff Gardenstrate and emphasized at the C	
	i i
	i
	as annual to Care he, to
Coupling 1 Charles of Department, 11 years paragraph, enterly appropriate, of the fermi	
y . Journal of Molecular Electronics.	1.15
y Journal of Molecular Electronics.	
volume 4, no. 1, January/Marc	1700.
John Wiley & Sons, Ltd. (GB).	
R.H. Friend: "Optical investi	gations'
of conjugated polymers",	
Or conjugação horizare i	i i
pages 37-46	
see section 1, "Introduction"	
section 2, "Materials"; figur	en 1-3;
section 4b; pages 43-45	
1 1	
l a :	2,4,5,17,18
: (cited in the application)	26,27
/czee zu ene opperen	1
}	1
	1,15
Y US, A, 4672265 (K. EGUCHI et al.)	, -,
9 June 1987	
see claims; figures 1-5; colu	man 12. ' [
line 50 - column 14, line 38	ſ
A (cited in the application)	7,8,9,12,21
1 " '	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
A EP, A. 0294061 (THE BRITISH PETRO	LEUK CO. 1-4.7.8.12.
Y Eb' Y' 0124001 (197 merrers terus	./.
	•/-
· home common or man amounts; ·	
- No contract of the language bearing and out of any or any	
Taran Taran	
A. Second America and public tentions and a tention of the content	
	The second live and the se
A terrandria de la las parties de la company	
The second publication part of the latest and the l	
The state Company of the Secretary Labor.	
	: 1 ₆₇ 50
12th June 1990	. • 1// 30
Transmitted of the same of the	1
EUROPEUM PRODUT COTTOE	walis H. DARIELS

| Common preserve | Common | C

国際調査報告

GB 9000584 SA 36095

This countries are an exceptional to the function of the EDF for on experient.

The countries are an exceptional to the function of the EDF for on experient to the purpose of information.

The Computer Patrick Ciffics on a so way built for many parameters which are country given for the purpose of information.

· ·			Patherson sales	-		<u> </u>	
	US-A- 467	2265	09-06-67	JP-A- JP-A- JP-A-	61037887 61037888 61037889	22-02-86 22-02-86 22-02-86	
	EP-A- 029	406)	07-12-68	JP-A- US-A-	1152419 4923288	14-06-89 08-05-90	
.,,	US-A- 362	1321	. 16-11-714 · · ·	Mone.	و ويسمون	Lagrand Congress	٠, .
人证。	* * A > \$9*	peris 1		e e e		. Paganagan kang bang	•
	÷						
				•			
		•					

第1頁の続き

物Int.Cl. 5 歲別記号 庁内整理番号 H 01 L 33/00 A 8934-4M

@発 明 者 パローグス ジェルミー ヘン リー

砂発 明 者 ブラッドリー ドナル ドナッ

⑦出 顧 人 ケンブリッジ キャピタル マ ネージメント リミテッド

勿出 願 人 リンクスペイル リミテツド

アメリカ合衆国、ニユーヨーク00516 コールド スプリング バ ーソネイジ ストリート 11

イギリス国、ケンブリッジ シービー3 0デイー5 チヤーチル カレッジ (無番地)

イギリス国、ケンプリッジ シーピー 1 2ジェーピー ステーション ロード 13

イギリス国、ケンブリッジ シーピー2 1テイーエス トリニティー レイン ザ オールド スクールズ (無番地)

The state of the s

【公報種別】特許法第17条第1項及び特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成9年(1997)10月14日

【公表番号】特表平4-500582

【公表日】平成4年(1992)1月30日

【年通号数】

【出願番号】特願平2-506028

【国際特許分類第6版】

H05B 33/14

C08G 61/02 NLF

C09K 11/06

H01L 33/00

[FI]

H05B 33/14

0380-3K

C08G 61/02

NLF 9042-4J

C09K 11/06

Z 9636-4H

H01L 33/00

A 7809-2K

手 統 確 正 當

平成 9年 4月18日

特許庁長官職

1. 事件の表示 ・半紋2年 特許順 第500028号

2. 補正をする者

特許出蹤人との関係 特許出願人

生 所 イギリス国、ケンブリッジ シービー1

2 ジェービー ステーション ロード 18

名 称 ケンブリッジ ディスプレイ テクノロジー

3. 代 理 人

住 所 東京都族谷区代々大2丁目1番1号

新宿でインズナワー16階 (〒151)03 3320-135

氏 名 (7768) 弁理士 千 菜 剛 次原

4、福正命令の日付 自 発

5. 特正対象書類名 明知:

神正対象項目名 「范明の名称」

「黏明の名称」、「発明の説明」ならびに

...... 上海沢の範囲リ

明 毎 千

発明の名称

エレクトロルミネセンス業子

種明の説明

技術分野

本発明は、エレクトロルミキセンス(E L)素子に関し、一層詳細には、発光 層が単感体であるエレクトロルミネセンス(E L)素子に関する。

発明の背景

エレクトロルミネセンス (EL) 素子は、電界の影響により発光するよう構成されている。このように使用される半導体における物圏的過程に対する一般的な作用は、半導体の相対する電極から半導体に注入される電子 正孔対の放射結合を返して行われる。その一例を挙げると、だりウムとリン、および間様な皿族ーV族の半導体を基礎とする発光ダイオードがある。

これらの素子は、効果的且つ広範囲に利用されているものの、その大きさが集 常に微小であるために大きな領域を有する回面に使用するに際しては、困難を伴 うばかちか不起路でもある。

大きな領域を有する画面への使用が可能な代替品の材料は接種類か知られており、無線半導体の中、2 r S に最も多大な努力が向けられた。この系は無視できない実用上の欠点、第1 に信頼性が乏しいという問題が存在する。前庭 Z n S に係るメカニズムの一例は、強電界下において、半導体を通って一種のキャリヤが加速されることにより、加料発光によって検和する半導体の局部的励起が生じることであると考えられる

有機材料の中、アントラセン(anthracenc)、ペリレン(pery lene)、そしてコロネン(coronene) のような単体方音族分子(s imple alomatic molecules)がエレクトロルミネセン

- -

スを示すことが知られている。

and the same of the same

これらの材料の実用上の問題点としては、2mgと同様にそれらが信頼性を欠くばかりか、これらの有様用と電視は入電後用(current—injecting electrode layers)との接合が困難なことである。

有機材料の昇単などの技術は、得られる層の破度が低く、再結晶傾向が強いと いったもがある。

労者表化合物に肝道なラングミュアープロジエット減者などの技術は、鉄の品質の劣化、能動物質の滞休、さらには、製造コストの高度を招く。

アントラセン(anthracene)を利用したエレクトロルミネセンス素 干は、米国特許3.621,321号に開示されている。この素子は、多量の電 力を消費し、且つ低ルミネセンスであるという不添合を有している。

改良された業子の提供を試みるべく、米値特許 4. 6 7 2. 2 6 5 号には、発 光層を 2 層からなる機造としたエレクトロルミネセンス(EL) 電子が記載され ている。

しかしながら、前記2層構造に用いられる物質は、原述の不都合を有する有機 材料である。

発明の関示

本発明は、前記の不都合を未然に心をするか、若しくは少なくとも創配不都合 を低減化することを可能とするエレクトロルミネセンス(EL)素子を提供する ことを目的とする。

本発明は、少なくとも一種の共役ポリマーからなる高密度で確層からなるポリマー膜形状の半導体層を含むエレクトロルミネセンス象子を提供するものであり、第1接触層(first contact layer)は、半導体層の第1の最面と接し、第2接触層(second contact layer)は、半導体層の第2の表面と接する。半導体層のポリマー膜は第2接触層を第1接触層に対して正にするように半導体層を介して第1および第2の接触層に電界をかけると電荷キャリヤ(charge carriers)が半導体層に注入され

ウムである。

ざらに別異の突旋例では、共役ポリマーはPPVであり、接触層の一つは非品質シリコンからなり、他方の接触層は、アルミニウム、虚、マグネシウムー銀合金、静化インジウムからなる群のうちから選択される。

これらの実施例は、第1接触層あるいは第2接触層のうちのいずれかを装板に 機層し、PPVの標層を付与し、そして、その上に前記機層されなかった接触等 を静層することによって達成される。

好適には、ポリマー膜は、便ね1 Cナノメータ (nm) から5 マイクロメーク (μm) の範囲の均一な厚さを育し、共役ポリマーは1 エレクトコンボルト (e V) から3、5 エレクトロンボルト (e V) の範囲で半等体パンドギャップを有する。その上、ポリマー膜の電界発光環域における共役ポリマーの割合は、硬内に存在する共役ポリマー中での電荷移動の浸透問題を達成するのに十分である。

本発明の第2の総様によれば、少なくとも一種の共役ポリマーから成る際い環 密な重合体膜の形状の半導体層を、前駆体ポリマーの薄膜をポリマー舞膜として 速収上に付着させ、次に付着した前駆体ポリマーを高温に加熱して共役ポリマー を生成する工程によって基板上に付着させ、第1の接触層の研膜を前配半導体層 の第1の表面と接して設け、そして、第2の接触層の研膜を前配半導体層の第2 の表面と接して設けるエレクトコルミネセンス業子を製造する方法であって、ポ リマー膜が、第2の接触層を第1の実験層に対して主にするように前配半導体層 と接した第1及び第2の接触層間に電界をかけると、電両キャリヤが半導体層 に行入されて、半導体層から発光がなされるように十分に低い速度の外部電両キャ リヤを有していることを特徴とするエレクトロルミネセンス美子の製造方法が浸 (0.5.0.5.)

共役ポリマーとは、ポリマーの主骨格に沿って非極在に電子系を有するポリマーを意味する。非極在化したに電子系は半等体物性をポリマーへ付与し、そして、ポリマーの骨格に沿って高い移動度を有する正と負の電筒キャリヤを退拾する 能力をポリマーに付与する。

そのようなポリマーは、例えば、R. H. フレンドによう、Journal

、半部体層から発光がなされるように十分に低い液度の外部電荷キャリヤを有していることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子が提供される。

水発明は、当該発明者によりなされた。好適な技権層から電荷をデリヤ(charge carriers)がエンクトロルミネセンス業子に注入されること より発光することを応用した美役ポリマーからなる半導体に発見の基礎をおいている。

表投ポリマーそれ自体は知られている。例えば、それらは、光学変調器(optical modulalor)に用いられることが欧州特許出願知り294001号で検討されている。この場合には、第10電極と第2の電極の間に位置する変調構造の触動層(active layer)に立れている。光学変調効果を発生させる能動層(active layer)に空間電荷領域を形成するために、一つの電板と能動層(actlve layer)との間に建緑岩(irslaling layer)を設けることがある。そのような構造では、電子の空孔(charge space)が存在するためにその崩壊が発光に奔与する電子一正孔対(alector-hole pairs)の構成を妨げるため、エレクトロルミネセンス素子には不向きである。いずれにせよ、欧州特許出無路029く061号のエレクトロルミネセンス素子では、光学変調効果がそれによって破壊されるので、全く認定しくない。

本発明に係る美子において、夫役ポリマー(Coniugated Polymer)はポリ(pーフェニレンピニレン)であるのが好ましく、第:の傾向注入技能履信first charge Injection contact layer)は、一刻の表面に提い酸化物履が形成されたアルミニウムの機関からなり、半導体層の第1の表面は初記取化物層と接し、第2の延荷注入技能層(second charge injection contact layer)はアルミニウムまたは金の関層である。

他の変施例では、共长ポリマーはPPVであり、第1装駐棚(first contact layer)がアルミニウム、若しくはマグネシウムと銀の合金で、第2花駛屬(second contact layer)は、酸化インジ

of Molecular Electronies4 (1988) Janua ry-March, No. 1, の37ページから46ページで検討されている。

本発明の基礎となるメカニズムは、以下のとおりである。すなわち、正の接触層は、ボリマー膜に近の確何キャリヤを在入し、質の接触層は、ボリマー膜に負の電荷キャリヤを在入し、質の接触層は、ボリマー膜に負の電荷キャリヤを在入し、質の接触層は、ボリマー膜に負の電荷が多形成する。これを通成するために、正の接触層は高い仕事関数を有するように、また、質の接触層は低い仕事関数を有するように選択するのが好ましい。 従って、質の接触層は、電子注入材料、例えば、ポリマー半導体層と接触し、金属あるいはドープ半導体(a doped aemiconductor)のような電子注入材(electric—injecting material)から構成され、回路を介して外部電位を印加することによって質電位を生じる時、電子のポリマー半導体層への注入がなされる。正の接触層は、例えば、金属やドープ半導体(a doped semiconductor)のような正孔注入材料(hole—injecting material)から構成され、ポリマー半導体層と接触し、外部電位を印加することによってポリマー半導体に対し正にされた時に、ポリマー半導体層に一般に正孔と呼ばれる正の電流が注入される。

所望のエレクトロルミネセンス (電界発光) を生ずるためには、ポリマー駅は 非発光性再結合の中心として作用する欠陥が実質的に存在しないことを必要とす る。そのようは欠陥はエレクトロルミネセンスを妨げるからである。

所謂、"彖密な"ボリマー慎とは、実質的に空間が制除されたポリマー度を怠 味する。

少なくとも一つの核雑層は、電子注入材(electric—injecting material)に加えて、電子対正孔のEL層への往入比を制御し、且つ放射崩壊が接換器の電子注入材(electric—injecting material)から離れて生じることを確実にするのに役立つ材料、好ましくは有機材料を含むことが可能である。

典技ポリマーの限(the film of conjugated pol

yner) は、好適には、一種類の共役ポリマーをもいは、共役ポリマーを含む 単一コポリマーから構成される。またあるいは、共役ポリマー(conjuga ted polymer)からなる膜は、共役ポリマー、またはコポリマーと別 の適当なポリマーとの混合物から構成されることも可能である。

さらに好遊なポリマー膜の特徴は以下の通りである。

- (i)ポリマーは酸素、湿度、温度の上昇に対して安定である。
- (ii) ポリマー腺は下他層との間の良好な被害性、温度上昇および圧力圧迫を原因とする亀穀の発生に対する阻止能力並びに補み、膨張、再結晶のるいは他の形質変化に対する抵抗性を有するべきである。
- (ii) ポリマー級は、例えば、高結晶性と高触点により、イオン/原子移動工程 に対して回復性があるべきである。

次に、本発明に係る実施例の一例を、図面を参照しながら記述する。 共役ポリマー腺は、好遇には、下距構造式のポリ(pーフエニレンピニレン) [PPV] であり、下記構造式において、フェニレンリングは、必要に応じて各 を独立してアルキル基(好遇にはメチル基)、アルコキシ基(好過にはメトキシ 基若しくはエトキシ基)、ハロゲン(好速には塩素若しくは臭素)またはニトロ のなかから選択され関係される。

これらの代用多環系もまた前記フェニレンリングに関して説明した種類の一あるいはそれ以上の数の優後基を有することができる。

(前) フェニレンリングをフラン環などの複素研系に置換することによって得られる。以下のような構造を示すポリマー。

前記のとおり、上記フラン頭もフェニレンリングに対して先に逆べた程類の一 あるいはそれ以上の転の置換集を有してもよい。

(電) 各人のフュニレンリング (著しくは上記 i あるいは B において級明した他の現系の一つ) に結合したビニレン部分の数を増やすことによって得られる以下のような構造を示すポリマー。

(3)

. 6

ポリ (pーフエニレンピニレン) から誘導されるその他の共役ポリマーもまた 、本発明に係るエレクトロルミネセンス (BL) 条子のポリマー膜として使用されるのに適している。

以下にそのような誘導体の典型的例を示す。

(i) 構造式1のフェニレンリングを結合環外に置き換える、例えば、フェニレンリングをアントラセンあるいはナフタレン環系に促換することによって得られる、以下のような構造を有するポリマー。

削記構造式において、yは2、3、4、5、6、7を示す。

同様に、これらの現所は前記積々の置換基を有してもよい。

これらの種々の異なるPPV誘導体は、異なる半導体エネルギーギャップを有 する。このことは全可視スペクトル部に渡って異なる故長で発光するエンクトロ ルミネセンス夫子を構成することを可能とする。

共役ボリマー原は、溶液加工または溶融加工が可能な「前駆体」ボリマーを化 学処型および/または熱処理することによって製造することができる。便者の前 駆体ボリマーは引き続いて脱離反応によって共役ボリマーに転化する前に精製または所望の形状に前処理することができる。

前記の各種のPPV誘導体腺は、適当なスルホニウム前駆体を使用することに より同様の方法で等<mark>項性基板に付着すること</mark>ができる。

一般に、スルホニウム塩前駆体(II)よりも有機溶媒に対する溶解度が高いポリマー前結体を用いるのが有利な場合がある。アルゴモシ甚(通常メトキシ)あるいは、ピリソニウム器のような網水性の低い器によって前駆体中のスルホニウム部を置き換えることにより有機溶媒に対する溶解度を高めることが速成できる

代表的には、ポリ (フエニレンビニレン) の度は、第1 図に示されるような反 必図式に基いた方法により、導電性基权上に付着される。スルホニウム塩學量体 (1) は、水溶液、水エクソール張液、若しくはメクノール中で削縮体ポリマー (周) に合成される。そのような前越体ポリマー (11) の溶液は、ホトレジスト 処理のために単導体産業で用いられている一般的なスピンーコーティング技術に より得電性基板上に付着することができる。次に、得られた削縮体ポリマー (日)) 酸は、通例200でから250での温度に加熱処理してポリ (フエニレンビニ レン) (1) に転化される。

年最体(II)の化学合成、その簡単体(III)への重合。そしてPPVへのための熱転化のために必要な詳細な条件は、文献、例えば、D. D. C. Bradl cyによるこ、Phys. D (Applied Physics) い2.0 い2.3 8 9 (1987) および J. D. Stenger Smith R. W. Len ポリ (フェニレンピニレン) 疎は、10mから10μmの厚さで得られることを見出した。これらのPPV膜は、ごくわずなピンホールしかみられない。P PV膜は、約2.5 eV(5.0 unm)の学場体エネルギーギャップを有する。

従って、列えば、ロージアルキルスルホニウム成分をテトラヒドロテオフェニウム成分に置き換えることができる。値頼ジアルキルスルホニウムは、テトラヒドロチオフェニウムに置換可能である。

それ以外の適当な共役ポリマーの腹を形成する材料は、ポリ(フェニレン)で ネス

この材料は、5、6-ジヒドロキシンクロヘキサー1、3-ジエンの生化学的に合成される誘導体を出発物質として製造することができる。これらの誘導体は、ラジカル関始制を使用することによって重合して単一拍撲に移ける前駆体ボリマーとすることができる。このボリ(フェニレン)の製造は、Ballardetal、J. Chem. Comm. 954 (1983)により詳細に記載されている。

ポリマー前取体線波は、導電性基板上に薄い肌としてスピンコートされ、そしてその後週例140℃から240℃の範囲で熱処理されて共役ポリ(フェニレン)ポリマーに転換される。

ビニル若しくはジェン単量体を用いる共乗合もまたフェニレンコポリマーを得るように行うことができる。

それ以外の種類の共役ポリマーの別に必要とされ使用できる材料は、主共役職に結合した巨大な相積差の存在によって、あるいは、少なくとも一つ以上の成分が性共役である共重合の開選体に共役ポリマーを含むことにより、溶液による加工のいずれかによる共役ポリマーである。例えば、前者の例には以下のようなものが含まれる。

(a) ポリ(4、4' ージフェニレンジフェニルビニレン) [PIDPV] は、箱

半導体エレクトロルミネセンス層は、異なったパンドギャップおよび/または 多くの電荷権を含むポリマー層を有する複合層として形成されているので、例え は、電荷法入層からエレクトロルミネセンス条子の領域内への注入電荷の集中が 「達成される。複合層は、「ポリマー層の連結折出によって形成することができる。 種*の膜がスピン若しくはドコーコーティングにより共促ポリマーに前駆体の形で付着される場合。共後ポリマーへの転化工程によって観が修解しないようにされるので、その後の層をこの先に付着された痕を溶解することなく同様に付与することができる。

図面の割単な説明。

本発用をよりよく理解するために、また如何にして実施することができるかを 示すために添付図面とともに実施例を示す。

第1回は、共役ボリマ…を配設するための反応図式を示す図であり、

第2回並びに第3回は、本発明に係るエレクトロルミネセンス素子の機略図であり。

第4回は、第2回並びに第3回に記載されたエンクトロルミネセンス系子の発 光出力を示すグラフ、

第5回並びに第6回は、本発明に係る他の実施例に係るエレクトロルミネセンス素子の大々電流対策力、および出力強度対印加維圧を示すグラフでおり、そし

第1回並びに第8回は本発明のさらに他の実施例に係る電流出力と電界発光値 度を示すグラフである。

奸ましい実施機様の説明

「実施例」

男と図および第3回を参照しながらエンクトロルミネセンス(EL)素子の構造を以下に説明する。

ガラス基板、約1 mmの石英または、例えば、ホウケイ酸塩ガラス 1 の上面に

8

方のビニレンの改素がフェニレンリングにより価値されているアリーレンビニレンポリマーである。それは、薄い頭を形成できるように普通の有機容違に繋ける

(b) ポリ (1、4-ジフェニレン-1-フェニルビニレン) とポリ (1、4-フェニレンジフェニルビニレン) ポリマーはPPVの類似物質であり、それぞれ つあるいは両方のビニレンの数素がフェニル基と置換されている。それらは各々有機溶媒に溶け、

キャストまたはスピン放覆されて膵臓となる。

(c) ポリ (3-アルキルチオフェン) ポリマー (アルキルは、プロニル、ブチル、ベンチル、ヘキン//、ヘブチル、オクチル、デシル、ウンデンル、ドデシル等のいずれか一つ) は普通の有機跨媒中で溶液加工可能であり、また、長いアルキル呼列 (アルキルはオクテルと等しいかそれ以上に長い) は移動加工可能である。

- (d) ポリ (3-アルキルピロール) ポリマーはポリ (3-アルキルチオフェン) ポリマーと類似であることが予想される。
- (e) プチルよりも大きなアルキルを有するポリ(2、5ージアルコキシーワーフェニレッピニレン)ポリマーは裕常加工可能である。
- (f) ポリ(フェニルアセテレン)は王和中の水素以子がフェニル裏に配換されたポリアセチレンの誘導体である。この匿換によっては、材料は可溶性にされる

ポリマーの必要とされる処理可能性とそれによって導電性基板上に必要とされるポリマーからなる薄い均一な頭が容易に得られるように、他のポリマーと共役ポリマーが返合された混合ポリマーが適している場合もある。

共役ポリマーの原を形成するのに、そのようなコポリマーまたはポリマーブシンドを用いる時、町記共役ポリマーの原を組み入れるニレクトロルミネセンス素子の活性部位に、コポリマーあるいはポリマーブレンドのパーコレイションしい き値と同じかそれ以上に大きい多量の責役ポリマー部位を含まなければならない。

第1の電荷性人接触層2を形成した。電荷性人接触層は、約20mmの厚きの層を作るためのシャドウマスクを介してアルミニウムを熱為着させて形成した。約20mドウマスクを使用して幅2mm、開放2mm起よび長さ15mmの一連の平行に北京銀貨状であるパターンを形成する。得られたアルミニウム電荷性人接触層を次に導い表前敗化物層3を形成するために空気にさらした。このようにして電子性人接触層を次に導い表前敗化物層3を形成するために空気にさらした。このようにして電子性人接触層を形成した。

25mlのメタノールにつき1gのポリマー線度PPVの前駆体/タノールを 制記の結合基策にスピンコーティングした。これは、結合基板の全表面にポリマー 海液を塗布し、次にその上面を水平に保持して5000r.p.m. までの速 度で他の回りに回転することによって達成された。次に、得られた基板とポリマー 地球体層をパキュームオーブンで300℃の温度で拡熱した。この加熱処理に よって、前駆体ポリマーはPPVに変換された。得られたPPV厚4は160か ら3001mの写きであった。必要最低限の限の厚きを駅のコンダクタンスによって役走し、下間は20nm程度である。しかしながら、好ましい厚さの範囲は 201mから14mの範囲である。

次に、第2の電荷注入接触層5が、PPV膜の上に金あるいにアルミニウムを 業着させて形成される。シャドウマスクを再変使用してPPV膜の表面上にパケーンを形成し、編2mm、関解2mm、長さが15mmの平行に並ぶ一連の相長 い小片を第1の電荷注入発整層に直角に回転して形成した。第2の電荷注入接触 層の厚さは、20から30mmの範囲であった。このようにして正孔注入接触層 を形成した。

電荷注入接触基のうち少なくとも一つは、発子の裏面に単固にエレクトロから ネセンス(EL)業子から発光をなすために透明、若しくは半透明であることが 望ましい。本実施例では、このことは会、若しくはアルミニウムの履が30mm 以下の厚さである時になされる。PPV層の厚さが約200mmの素子に関し、 電荷注入および強力なエレクトロルミネセンスの発現に対するしきい電圧は、約 40.ボルトのある。この電圧は、2×10⁹ Vem のしきい電界を印加する 。素子の出力は、100K日でまでの過激数にはほどんど依存しなかった。この ことはエレクトロルミネセンス(EL) 集子の応答時間が外常に短く、そして 1 3 マイクロセカンドより速いことを示している。エレクトロルミネセンス(EL) 異子を使用する時、特別な用心をすることなく空気中で作用し、競雑版下の発 優はなにも示さなかった。

条子から出力された光は、格子モノクロメータにより分光され、シリコン光起 電力のセルで検出し、計画は、空風20℃で、且つ、低温下において、光学週路 を守する低起保持披賀に衆子を保持して行った。その結果を第4回に示す。エレ クトロルミネセンス(EL)案子のスペクトルは、ピークが温度によってその位 置をわずかにシフトして0、15eVだけ異なって690nmから500nm(1.8eVから24eV)のスペクトル範囲で発光することを示している。

エレクトロルミネセンス (EL) 菜子蘭と比べて低い仕事関数を有するので電子注入接触層は、(非晶質あるいは結晶性)のn-ドーブシリコン、酸化販を有するシリコン、純粋、若しくは全などの他の金属との合金であるアルカリ、およびアルカリ土類金属類である。また、「n形ドーブ"共役ポリマーの柳層を、金属層と電界発光ポリマー層との間に介在させて電子注入接触層を形成することもできる。

エレクトロルミネセンス(EL)素子と比べて高い仕事関数を有するので正孔 注入層として用いられるのに避した他の材料は、インジウム/スズ酸化物(可視 スペクトル部で透明である)、白金、ニッケル、パラジウム、および黒鉛である。 また、環気化学的に重合されたポリピコール、ポリテオフェン等の"p形ドー ブ"共役ポリマーの機謀を金属階と電界発光ポリマー隔との間に入れることによって王孔庄入層を形成することもできる。

制記材料は、以下のように付与することができる。すなわち、自金のような般点温度が特に高い金属を除いた全ての仓属は、簽審により付着することができる。インジウム/錫の酸化物を含む金での合金は、DCあるいはRFスパッタリング括および電子ビーム森着法を用いて付着させることができる。非動質シリコンの付着はシリコンとホスフィンなどのドーピング利との混合物からグロー放電付着法によって行うことができる。

マグネシウムは、仕事関数が小さいので、負種の材料として用いるのが望まし い。銀を加えて合金とするのは、ポリマー層に対する金属膜の接触性を良くし、 酸化に対する耐性が改善される。この例における電流/電圧特性およびエレクト ロルミネセンス特性に、突旋例2に記載のものと類似していた。

「実施例も」

これらの様途体は、負の電極として作用する非品質シリコン 水素含金腐及び 正の電極として作用する酸化インジウムを用いて製造した。アルミニウムまたは クロムの高着金属接触層を有するガラス基板を使用する。次に、奈品質シリコン 一水珠膜を以下に詳細に説明する高周波加熱(RF)スペッタリングによって付 ままなか

使用するRFスパックリング装置は二つのターゲット及び液体窒素や却ゲッターを有し、8cmのターゲットー基板間隔で操作される。処理変は5x10°°m barのペース圧力である。マグネトロンターゲットに3mmの厚さにュードーソS1ウュハ層を損待させる。試料を付着させる前に1~2時間予備スパッチリングすることによってこれらのターゲットを浄化する。上記のようにして製造された基板を、3cmの厚さのCu及びA1基板の温度が259~300℃になるように放射加熱する。基板を約6m、p、m、で回転する。使用するスパッタリングガスはc.007~0.0:3mbarの圧力において30%の出。そさびArであり、蒸着の間速板して処理室に過す。使用するRF出力は2Wの区前出力を有して250Wである。付着速度は代表的には:3mm/分であり、この場合1μmの胶圧に対し1.5時間の付着時間を受する。

得られた非晶質シリコンは赤素色であり、 $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^6 \Omega c$ mの値 施抵抗率を有している。この抵抗率は抗料の上側または下側に長さ3 mm、間隔 $0.25 mm \tau$ 二つのA + M r F を表着し、それら二つのコンタクト間の抵抗を 減定することによって求めた。

次に、非品質シリコン三水素層は、上記実施例」に配載したように、. P P V の 権を付与し、引き競き実施例 2 で記載した手順を吊いてこの P P V 層の上に底接 10

以下は、これらの材料を使った構造物の例である。

「実施例?」

この変施例の構造物は、一連のガラス基板上の層として付着される。まず、専 電性であるが透明な酸化インジウムを験素の存在下にインジウムターゲットから イオンービームスパッタリングする方法によって基板上に付着させた。

代表的には2x;0⁻⁴mbarの輸業圧力の存在下に代表的に0.1nm/砂の付着適度でのインジウムターゲットからのイオンービームスパッタリングによって、代表的に5x10⁻⁴Ωcmの抵抗率を有する透明な酸化インジウムの酸が形成された。代表的に、100nmの厚さによって単位面積当り約50Ωの比シー:抵抗が与えられる。そのような譲ば可視スペクトル部において00%より好ましい光学透過係数を有している。

次に、PPV層を上記実施例1に記載した手順を用いて酸化インジウム層上に付着させる。最後に、アルミニウムの上部接触層を代表的には50 nmの厚さに 素着によって付着させる。この構造体を保作すると、酸化インジウム接触層が正 の接触層として、及びアルミニウム接触層が負の接触層として機能する。異常は 酸化インジウム層を通して見られる。

このようにして構成された、70 nmの厚きのPPV層を有する構造体の検索を有5 図及び第6 図に示す。発光に関連する環流のしきい複は第5 図において約 : 4 Vであることがわかる。 条子の分光的に検和した光出力の強症の変動を第6 図に電液の関致として示す。

「卖旅价[3]

この構造体の製造は上部金属後触層をでは上記実施例とと同じである。本実施 例では、業者によって銀とマグネシウムとの合金を付着させて、負の後触層とし て作月する上部装触層を形成する。認者は1:10のモル土の銀及びマグネシウ ム砂体の混合物をボート中で加熱することによって実施され、代表的に50nm の厚さの既が付着された。

酸化インジウム層を付着させた。

上記工程を用いて製造した面積14mm。、シリコン 水素層の厚さ1 μm。 PPV層の厚さ40 nm及び酸化インジウム層の厚さ850 nmの構造体に関して得られた結果を第1図及び第8図に示す。第1図に、脈ベイテス(酸化インジウム層が正)における案子の電流大電圧特性を、また第8図に電流に対する終わた出力の変動を示す。電荷注入及び発光は約17℃で開始され、本実施例の場合低抗性のシリコンー水素層が存在するために、このしきい値を越えた電流の上昇は、例えば、第5図に示すように、そのような層を有しない構造に見られるよりなだらかである。

また、この他の構造体は逆パイアス(シリコンー水素接触層に対して酸化イン ジウム接触層が負)においてより翳い電界発光を示した。しかしながら、瞬パイ アスで操作するのが好ましい。

「実施例5」

最上層である酸化インソウム層を、半透明のAuまたはA」と聞き換えたことを除いて、実施例4におけるように製造した。最上層を、厚さ約20nmの厚さとしてなる構造物は電子発光を示す層である。これらの菓子は、上述した各実施例と同様の特性を示す。

実施例4の製造方法は、築施例2および実施例3に示した接触層にも適用する

シリコン/水素層および飲化インジウム層を付料するためのそれ自体公定の他の方法がある。シリコンの場合、これは、シランのグロー放電と凝積を含む。代 新方法は、蒸煙、RFおよび直流スパッタリングを含む。

電荷注入接触層の厚さの選択は、用いられる付消技術と、接触層における所采 の光学的適明度によって決定される。電荷注入の容易性は、電荷注入接触層を抵 合擬として構成することで改善される。この拠点層は、正孔および電子を失った 入するための酸化および道元非役ポリマーの藻級層を含有する。これらの特別な 共役ポリマー層は、活性状態の電界発光ポリマーと同様であってもよい。このよ うな物質をドープする方法は、この分野においては良く知られており、「母尾性ポリマーハンドブック」(ティ、ジェイ、スコッティム(T. J. Skothe im))に良く含かれている。

少なくとも一つの電荷注入接触層は、素子の単値に発度に発光させるため近期 または半透明であるのが好ましいが、例えば、素子の平面内での飲料が要求されない場合には必ずしもその限りではない。

製造されるエレクトロルミネセンス菜子のサイズの限界は、スピンコーティングに使用することができる基板のサイズによって快定される。例えば、このようにして、直接15cmのシリコンウエファのコーティングが行われる。さらに、少い面板のニーティングを行うためには、ドローコーティングなどの技術がその代わりに用いられる。従って、平方メートルの範囲の直接を有する共役ポリマーを用いたエレクトロルミネセンス关子を構成することが実現できる。

エレクトロルミネセンス类学は電光発光が役に立つ様々の用途に適用することができる。それは、従来、学導体LEDが使用されていたところに使用することができる。それはまた従来液晶が使用されていたところにも使用することができる。

エレクトロルミネセンス素子は視点が広い。さらに、大面積液系ディスプレイが適遇した基数の平面性及びIN属に関する問題を、大面積エレクトロルミネセンス素子は解決することができる。エレクトロルミネセンス素子はマトリックスープドレス型ディスプレイ、例えばテレビジェン及びコンピュータディスプレイに特に適している。マトリックスープドレス型ディスプレイに使用するエレクトロルミネセンス素子の一例を第2図に示す。ここでは、各電荷注人接触層が半原体層のいずれかの面に組長くいく形にも付着され、一方の接触層の部片が也方の波律器の細片と四文している。ディスプレイの個素と呼ばれる個々のエレクトコルミネセンス素子、すなわち半導体層の各領域のマトリックスのアドレス需定は扱い環代注入接触層及び高い電荷注入層を選択することによって速度される。さらに、エレクトロルミネセンス素子は二配のように応答速度が強いので、テレビジョン受象機として使用するのに適しており、特に発光色を失役ポリマー、またを

病状の恥塑

- 1. 少なくとも一つの共役ポリマーからなる際い敬密なポリマー膜の形状を有する半導体過を行したエレクトロルミネセンス素子であって、選択され、第1のタイプの電荷キャリヤ西電界をかけることによって新記半導体層に放出される第1の表面に接する第1の変触層と、選択され第2のタイプの電界をかけることによって新記半導体層に放出される第2の接触層とを含み、小導体層のポリマー度は十分に低い浸度の外部電荷キャリヤを有し、該半導体層の第1と第2の接触層の間に電界をかけたときに前記第1の構整層に対して第2の接触層を下にすべく新記電界キャリヤが前記半導体層の中に注入されて共役ポリマー電荷キャリヤ対を形成するように結合されて発光し、崩壊することにより、前記共役ポリマーから発光が行われることを特徴とするエレクトロルミネセンス策・こ。
- 2. 額求項1記載のエンクトロルミネセンス素子において、共役ポリマーが式

[式中、フェニレン環は、必要に応じてそれぞれ独立してアルキル(打適には メチル)、アルコキン(計算にはメトキシまたはエトキシ)、ハロゲン(行功 には坦素または真素)またはエトロの中から選択される一つあるいはそれ以上 の環境基を有していてもよい。のボリ(P-フェニレンビニレン)(PPV) であることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子。

- 3. 鉤水頂1または2配銀のエレクトロルミネセンス素子において、前記部く且 つ銀密なポリマーフイルムは10mmから5umの実質的に均一な厚さを付す ることを特徴とするエンクトコルミネセンス素子。
- 4. 請求項1万至3のいずれかに記録のエンクトロルミネセンス索子において、 共役ポリマーが1 e Vから3、5 e Vの範囲内で半導体のパンドギャップを有

12

の半導体パンドギャップを選択することによって制御することができるので、最 色に着するグリーン、レッド及びブルー関素を用いるカラーディスプレイがエレ クトロルミネセンス素子中に異なる共役ポリマーを配置することによって可能と なる。

産業上の利用分野

下上来子は、例えば草崎ダッシュボードの表示器、調理器さたはビデオ記録器の個々の造形素子としても使用することができる。各乗子は目的とする用金に類求される形状に製造することができる。さらに、EL乗子は平らである必要がないので、例えば、その製造後に三次元的形状、例えば車両または航空機の風防ガラスの形状に位って成形することができる。そのように使用するためには、前駆停ボリマーをポリエステル、ポリファセピニリデンまたはポリイミドなどの透明ポリマーフィルムのような通りな基板に付与する必要がある。前駆体ポリマーをのような可換性ポリマーフィルムに付与するならば、ロール上でのエレクトコルミネセンス集子の連載製造が可能となる。あるいはまた、前駆体ポリマーを、例えばドローコーティング法を用いて予め製造された基板板上に付与することもできる。

エレクトロルミネセンス幕子は、それを光学級権および/または寒原等被害と 効果的に光学語合させて光源として作用するように光通信への月逸が考えられる 。同様な用途が"サイエンス・アンド・テクノロジー・イン・ジャパン"、8~ 14頁(1989年7月)に「オプテカル・インフェメーション・プロセッシン グ」という歴名でサトン・インハウによって記載されている。

エレクトロルミネセンス素子允潔はレーザーとして適切に使用することができる。

することを特徴とするエレクトロルミネセンス索子。

- 5. 請求項1万至4のいずれかに記載のエレクトコルミネセンス業于において、 ポリマーフイルムのエンクトロルミネセンス領域において共役ポリマーの制合 はフイルムに存在する共役ポリマーにあってキャリヤを移動させるために十分 な役遇しさい権を有するらのであることを特徴とするエレクトコルミネセンス 失于。
- 6. 間求項1万至5のいずれかに記載のエレクトロルミネセンス素子において、 第1のキャリヤの注入接触層は薄い酸化層を形成したアルミニウムからなる一つの高い表面層を育し、半導体層の第1の表面が前配飲化層と接触していることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子。
- 7. 請求項:乃至6のいずれかに配載のニレクトロルミネセンス素子において、 第1の接触層はアルミニウム、若しくはマグネシウムと便の合金からなるグループから選択されることを映像とするエレクトロルミネセンス素子。
- 8. 請求項6記載のニレクトロルミネセンス素子において、第2のキャリヤ主人 接触層はアルミニウムと会からなるケループから選択されることを特徴とする エレクトロルミネセンス実子。
- 9. 請求項1万至9のいずれかに配載のエレクトロルミネセンス奏子において、 第1と第2のキャリヤ注入按照層は少なくとも一つが半週明体であることを特 後とするエレクトロルミネセンス彙子。
- 10. 請求項で記載のエレクトロルミネセンス業子において、第2の接触層は般化インジウムであり、若しくは酸化インジウムスズであることを特徴とするエレグトロルミネセンス業子。
- 11. 請求項: 乃三3のいずれかに配敷のエレクトロルミネセンス素子において 、第1の接触層は非品質シリコンからなり、第2の接触層はアルミニウム、免 および酸化インジウムから機成されるグループから選択されることを特徴とす るエレクトロルミネセンス式子。
- 12 請求項1万至3.4のいずれかに配動のエレクトロルミネセシス素子において、少なくとも第1と第2のキャリで注入接触層の一つは支持基板に接触して

いることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子。

- 1.2. 請求項 9 配載のエレクトロルミネセンス素子において、支持基板は石英ガ ラスからなることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子。
- 14. 筒衣項1万至13のいずれかに記載のエレクトロルミネセンス菓子におい て、前配ニレクトロルミネセンス素子によってアレイを形成し、前記第1と第 2のキャリヤ社入接独層が前記アレイに選択的にアドレスすることを許容すべ … く配列されていることを特徴とするエレクトロルミネセンス案子。
- 15. 少なくこも一種の共役ポリマーかっなる薄い緻密な重合体膜の形状の半導 体層を、前駆体ポリマーの無膜をポリマー薄膜として基板上に付着させ、次に 付着した前駆体ポリマーを高温に加熱して共役ポリマーを生成する工程によっ て基板上に付着させ、第1の接触圏の無温を前記半導体圏の第1の表面と接し て設け、そして、第2の接触器の降談を前配半導体対層の第2の表面と接して 設けるエレクトロルミネセンス素子を製造する方法であって、第2の強祉層を 第1の接触層に対して正にするように訂配半導体層の第1及び第2の接触層間 に電界をかけると、電荷キャリヤが半導体層に注入されて、半導体層から発光 がなされるように十分に低い濃度の外部電荷キャリヤを打していることを特徴 とするエレクトロルミネセンス案子の製造方法。
- 16. 請求項15記載の製造方法において、先ず、支持基板上に前記第1の電荷 注人接触層を付着させて複合悪板を形成し、初記第1の確荷注入接触層上に常 い教管なポリマー膜として前記前躯体ポリマーを付着させ、次に複合基板及び 前駆体ポリマーをポリマー整中に前配共役ポリマーを生成する高温に無熱し、 最後に前記第2の電荷注入接触層をポリマー膜上に設けることを特徴とするニ レクトロルミネセンス業子の製造方法。
- 17.請求項15または16記載の製造方法において、前駆外を構成するポリマ ーは可俗体且つ薄いポリマーフィルムとしてス ピンコーティングにより前記 **拡板上に設けられることを特徴とするエレクトロルミネセンス菜子の製造方法**
- 1.8 請求項!う乃至1.7のいずれかに認動の製造方法において、

前記前駆体ポリマーはポリ(p-フェニレンビニレン)(PPV)のための前 駆体ポリマーであることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子の製造方法

- 19. 請求項15乃至18のいずれかに記載の製造方法において、前記簿く概念 なポリマーフイルムは10 nmから 5 μmの範囲において均一な厚さを有する ことを特徴とするエレクトロルミネセンス素子の製造方法。
- 20. 請求項15乃至19のいずれかに記載の製造方法において、第1のキャリ ヤ注入接触層はアルミニウムの薄い層からなり、一つの表面が薄い酸化層を形 成し、前記第1のキャリヤ注入接触層の係い酸化層が半導体層の第1の表面と 按粒するよう設けられることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子の製造
- 21. 請求項15乃至20のいずれかに記載の製造方法において、前配第2キャ リャ注入接触層はアルミニウムと金からなるグループから選択されることを特 敬とするエレクトロルミネセンス素子の製造方法。
- 2.2. 請求項15乃至19のいずれかに記載の製造方法において、第1の接触層 はアルミニウムとマグネシウムノ銀の合金からなるグループから選択され、且 つ第2の接触層は酸化インジウムであることを特徴とするエレクトロルミネセ ンスタ子の製造方法。
- 2.3. 請求項15乃至19のいずれかに記載の製造方法において、前記第1の接 **触層はアモルファスシリコンからなり、第2の接触層はアルミニウム、全、お** 上び酸化インジウムからなるグループから選択されることを特徴とするエレク トロルミネセンス素子の製造方法。
- 24. 請求項15乃至24のいずれかに記載の製造方法において、前記第1と第 2のキャリヤ沖入接触層は搭着によって投けられることを特徴とするエレクト コルミネセンス索子の製造方法。
- 25. 請求項15乃至24のいずれかに記載の製造方法において、前記支持基板 が石英ガラスであることを特徴とするエレクトロルミネセンス素子の製造方法

ा पुरस्कार के अंदर्भ अने कारण का का का का का का किया है। जान के अवस्थित की कारण की अपने आहे हैं।

and the second of the second o

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.